機器分析センター利用報告書（成果発表）

報告者　所属：　　　　　　　　　　　　　、氏名：

当センターを利用したことによる**2024年度**に発刊・発表された業績を報告してください。

|  |
| --- |
| １．学術論文著者、論文タイトル、雑誌名、巻（号）、ページ、年月、利用機器を記載してください。これらの表記の順番、著者名と雑誌名のフルネーム/イニシャルの表記は問いません。機器名も略称・通称で構いません。ページが足りない場合は改行して増やしてください。例は削除してください。------------------------------------------------------------------------------（例）1. M. Waaaaa, E. KaaaaaaImprovement of adhesion and interfacial diffusion behavior in Cu/glass structures using OsOx layers for microelectromechanical systemsMicroelectronic Eng., 120, 59-66 (2014.5).Osiris, SEM (日立製), XPS, Dektak2. 山梨一郎、武田花子、機器分太超臨界流体を利用した生体組織のメタライズ表面技術, 64(8), 467-468 (2013.8)SEM (日立製), SEM (日本電子製)------------------------------------------------------------------------------ |

|  |
| --- |
| ２．学会発表著者、論文タイトル、学会名、講演番号（可能なら）、年月、利用機器を記載してください。これらの表記の順番、著者名と雑誌名のフルネーム/イニシャルの表記は問いません。機器名も略称・通称で構いません。ページが足りない場合は改行して増やしてください。例は削除してください。------------------------------------------------------------------------------（例）1. M. Raaaaaa, M. Waaaaaa, H. Saaaaa, H. Maaaaaa, and E. KaaaaaLow temperature interdiffusion of Cu/Ni thin film in supercritical carbon dioxide40th International Conference on Micro and Nano Engineering (MNE2014), P3-10-Tu (2014.9)Osiris, SEM(日立製), XPS2. 機器太郎、甲府武子、山梨分一エリプソメトリーにおける観察窓補正の一般化第75回応用物理学会秋季学術講演会、19a-PA6-2 (2014.9)分光エリプソメーター（JAW）------------------------------------------------------------------------------ |